

INSTYTUCJA: Instytut Podstawowych Problemów Techniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent – 1 pozycja
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne, inżynieria materiałowa
DATA OGŁOSZENIA: 29-06-2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-07-2016
SŁOWA KLUCZOWE: osadzanie cienkich warstw impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego, super-twarde cienkowarstwowe pokrycia, ablacja laserowa, diagnostyka cienkich warstw

Wymagania

- Stopień magistra uczelni technicznej
- Znajomość metod osadzania cienkich warstw laserem impulsowym i magnetronem
- Znajomość metod diagnostycznych w badaniach nanomateriałów
- Dorobek naukowy w zakresie wymaganej tematyki zgodnie z zasadami zatrudniania w IPPT PAN http://www.ippt.pan.pl/attachments/rada-naukowa/2016-02-22uchwala_zatrudnianie.pdf

PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU NALEŻY DOSTARCZYĆ:

- 1) Podanie skierowane do Dyrektora IPPT PAN,
- 2) Życiorys naukowy i zawodowy z wykazem publikacji indeksowanych w bazie ISI wraz liczbami cytowań każdej z tych publikacji oraz podanymi wartościami impact factor czasopism, w których te prace się ukazały,
- 3) Globalne sumaryczne dane bibliograficzne kandydata: liczbę publikacji z listy ISI, liczbę cytowań odnotowanych w tej bazie i wartość indeksu H według ISI,
- 4) Krótki opis wykonanych prac badawczych
- 5) Odpis: dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 6) Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

OKRES ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu - po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu.

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ:

Dział Spraw Pracowniczych IPPT PAN
ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Pracowni Technologicznych Zastosowań Laserów, prof. Zygmunta Szymańskiego, email: zszym@ippt.pan.pl